(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 55-4952 (A) $(43)_{-}$ <u>14</u>.1.1980 (19) JP

(21) Appl. No. 53-77459

6.1978 (71) TOKYO SHIBAURA DEN K.K. (72) AKIRA YOSHIZUMI(2)

(51) Int. Cl³. H01L23/30

PURPOSE: To improve the moisture resisting and heat radiating properties of a semiconductor device and reduce the corrosion of its aluminium electrode by moulding with a material of epoxy resin to which a particular amount of crystalline silica powder of a particular grain size and a particular amount of a particular hardener and a particular accelerator are added.

CONSTITUTION: Semiconductor elements are covered and moulded with an eplxy resin composite including 68~80 weight % of crystalline silica powder of average particle size $4\sim8\mu$ having a particle size distribution of 0.5 weight % maximum of over 149μ and $60\sim95$ weight % of under 48μ (But under 19μ size particles must be included at least 55%.) as filling material, 10~25 weight % of epoxy resin of epoxy equivalent 250 maximum and a softening point 120°C highest, 5~25 weight % of phenol novolak resin or organic acid anhydride as a hardener, 0.1~1.0 weight % of an accelerator and 0.05~1.50 weight % of low melting point paraffin family. By so doing, a semiconductor device of good moisture resisting property, little corrosion of aluminium electrode, good heat radiating property and high reliability can be obtained.

(54) MANUFACTURE OF ELECTROMAGNETIC COIL

(11) 55-4953 (A)

(43) 14.1.1980 (19) JP

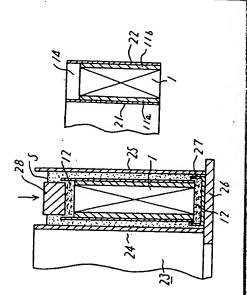
(21) Appl. No. 53-77471

(22) 28.6.1978 (71) TOKYO SHIBAURA DENKI K.K. (72) YASUYUKI KOBAYASHI

(51) Int. Cl³, H01F41/12,H01F5/06,H01F5/08

PURPOSE: To obtain the electromagnetic coils superior in crack resistance, mechanical strength, heat diffusion performance and heat conductivity by making fiberous layer at the upper and lower ends of said coils of short fiber material and filling fibrous material in the hollow of said coils.

CONSTITUTION: A fibrous layer 11a is provided on a tubular winding frame 21, a coil 1 is formed on said layer 11a, a fibrous layer 11b is provided outside said coil 1, and a tubular frame 22 is wound round said fibrous layer 11b. Next, short fiber material 12 is filled in the receiving dish 27 of a container which can be disassembled, and said coil 1 is placed together with a winding frame 21 and an outer frame 22 on said fiberous material 12. Further, short fiber material 12 is filled in the groovesectional hollow 14 formed of the extending portions of said winding frame 21 and outer frame 22 on the upper surface of said coil 1, and a press jig 28 is placed on said fibrous material 12. Next, synthetic resin 5 is supplied to said container 23 in vacuum condition for impregnating said coil through said fibrous material 12 at the ends of said coil 1. Next, said synthetic resin 5 is heated while pressed by said jig 28 until curing halfway, and said container 23 is disassembled, and said jug and receiving dish 27 are removed.



(54) GAS TYPE LASER BEAM GENERATOR

(11) 55-4957 (A) (43) 14.1.1980 (19) JP

(21) Appl. No. 53-77488 (22) 28.6.1978

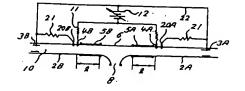
(71) HİTACHI SEISAKUSHO K.K. (72) SHIYOUJI KUWABARA(4)

(51) Int. Cl³. H01S3/097

PURPOSE: For reducing the whole structure of this system, to generate partial discharge between the third electrode provided in the vicinity of a cathode and said cathode so that no high voltage may be impressed between the cathodes of a plurali-

ty of discharge tubes.

CONSTITUTION: Third electrodes 20A and 20B are provided in the vicinity of the cathodes of first and second discharge tubes 2A and 2B, and connected to the + side terminal of a DC power source 12 through the medium of a high-resistor 21 by means of an electric wire 22. Immediately after the start of the discharge of said discharge tube 2A which has made the first discharge after starting, said discharge tube 2B does not start main discharge, but partial discharge is generated between a cathode 4B and an electrode 20B. Therefore, the voltage between cathodes 4A and 4B does not become excessive since the voltage of said cathode 4B is lower than that generated by a DC power source 13. Consequently, the insulation distance & between insulating tubes 5A and 5B can be decreased. If said third electrodes 20A and 20B are installed on the flow lower gas flow course side of said cathodes 4A and 4B, good results can be obtained since charge particles easily reach anode side.



訂正有り

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55—4957

⑤Int. Cl.³ H 01 S 3/097 識別記号

庁内整理番号 6655-5F 砂公開 昭和55年(1980)1月14日

発明の数 1. 審査請求 未請求

(全 3 頁)

∮ガスレーザ発生装置

②特

願 昭53-77488

②出 願 昭53(1978)6月28日

⑫発 明 者 桑原皓二

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 菅原宏之

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑩発 明 者 白倉利治

日立市幸町3丁目1番1号株式

会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 佐々木弘治

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 竹森聖

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

①出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

⑪代 理 人 弁理士 高橋明夫

明 栂 書

発明の名称 ガスレーザ発生装置

特許請求の範囲

- 1・関極と感極との間で放電する第1および第2 放電管とから成る放電管本体、この放電管本体 の両端に設けた反射鏡間で、放電管本体に充填 されたガス媒体を放電によつて励起させて、レ 一ザを発生するものにおいて、上記陰極と放電 する第3 電極を放電管本体に設けることを特徴 とするガスレーザ発生装置。
- 2. 上記第3電極はガス媒体の流れに対して、下流側に設置することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のガスレーザ発生装置。

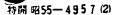
発明の詳細な説明

本発明は電優を改良したガスレーザ発生装置に関する。

従来の高速 曲流型 ガスレーザ発生装置を第1図 に示し説明する。

放電管本体1は第1かよび第2放電管2A, 2Bから構成されている。これら放電管内には、 1 陽應3A、3Bと感憾4A、4Bとが互いに対応して配設される。放電管2A、2Bは第2図に示すように絶滅管5A、5Bを介して分岐管6によって一体に接合されている。第1かよび第2放電5 管2A、2Bの端部には反射鏡7A、7Bが配設されてかり、反射鏡7Aは後述するレーザ光の一部を外部へ透過する。

このレーザ装置の作用について説明すると、直 流電圧13を上昇してゆくと、一方陽低3A、熔 低4Aと少しおくれて他方陽低3B、熔極4Bと の(この順序は決つていない)間でグロー放電が



生する。グロー放電のエネルギーにより、COzガスは反転分布状態となりレーザ光を発生する。
このレーザ光は反射鏡7A、7B間で往復反射し、その一部は一方の反射鏡7Aを透過して、外部にとり出され、たとえば鉄板を穿孔する。グロー放電によりガス媒体の温度が上昇し、反転分布状態が失われるのを防ぐために、プロワ10を駆動して、ガス媒体10を矢印方向に循環させてガス媒体を冷却している。

更に、上述のグロー放電開始時の様子をもう少 し詳しく説明する。

即ち、直流電源13の電圧を上昇し、ある電圧 Vs(V)で陽極3A、熔極4A間でグロー放電が開始する。この時、放電管2A内を飛れるグロー電 流の値をⅠ。(A) とすると、この時放電管2Bは放電を開始していない。放電管2A,2Bのグロー放電特性が全く同一となることは無く、必ずどちらかが先に放電を開始する。この状態における陰 低4A,4Bの電位を考えると、まず陰極4Aの電位 V. Aは安定抵抗12Aの抵抗値をR(Q)とする

本発明の目的は、グロー放電開始時に陰極間に高電圧が印加されるのを防止して、全体として小形化されたレーザ発生装置を提供することにある。

本発明では、陰極の近傍に第3電極を設け、この電極に高抵抗を通じて陽極の電位を印加することにより、陽極と陰極と間の主放電が開始される以前に、陰極と第3電極間で部分放電を開始させて、一方の放電管で主放電が開始した時に熔極間に高い電圧が加わるのを防ぎ、両陰極間を絶縁している絶縁管の絶縁距離を短くすることができる。

以下、本発明の実施例を第3図に示すレーザ発生装置により説明する。

陰極4A、4Bの近傍に設けられた第3電極

20A, 20Bは、電流制限用の高抵抗 21を通 して、直流電源 12の(+) 側端子に電線 22によつ て接続されている。

次に、レーザ発生装置の動作について説明すると、第1放電管2Aの放電開始直後は、第2放電管2Bはいまだ主放電を開始していないものの、陰極4Bと第3電極20Bとの間での部分放電は生じている。従つて、陰医4Bは、直流電原13の発生電圧より低電位となるため、陰極4A,4B間の電圧は過大にはならない。その結果、絶縁管5A,5Bの絶縁距離ℓを短くすることができる。

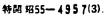
また、部分放電において発生する放電々何の一部は陽低3 Bにも到達するため、肉低3 Bと暖低4 Bとの間でのグロー放電の開始が早くなる。従つて、第1 放電管2 A で放電が開始するとすぐに第2 放電管2 Bが放電を開始することになる。なお第3 電極の位置としては癌極に対しガス硫の方が向で下流側に設置した方が何電位子が陽低側へ到達しやすいので、好結果が得られる。

上述においては、第1放電管が先に放電を開始 する場合について説明したが、第2放電管が先に 放電を開始した場合には、部分放電により終極 4Aの電位が直流電源13の発生電圧より低電位 となるため、感極4A,4B間の電圧が過大にな るが、防止される。

上述では放電管が2本の場合について説明したが、4本、6本と複数本の組合せで、中央部に高電圧が印加される構造のレーザ発生装置に適用しても同様の効果を達成できる。

以上の様に、本発明では陰極の近傍に第3電極を設け、これと常徳間で部分放電を発生させる様にしたので、放電管相互の放電特性の違いにより放電開始電圧に差が生じた時にも、陰遠間に高電1圧が印加されなくなつたので、絶縁管の寸法を短くでき、レーザ発生装置全体を小形化できる。 「図面の簡単な説明

第1図は従来のガスレーザ発生装成の低略断面図、第2図は第1図の放電管本体の新面図、第3 2 図は本発明の実施例として示したガスレーザ発生

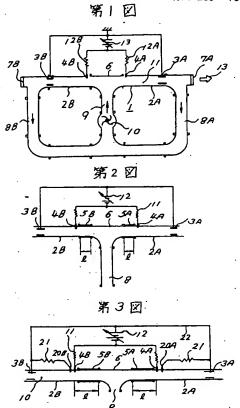




装成の断面図である。

1 …放電音本体、2 A および2 B … 第 1 および第 2 放電管、3 A, 3 B … 帰電、4 A, 4 B … 陰極、 7 A, 7 B … 反射鏡、1 1 … ガス峡体、2 0 A, 2 0 B … 第 3 電極。

代理人 并理士 高橋明



特許法第17条の2の規定は 補正の掲載 昭和 53 年特許願第 クフェー 8 号(特開昭 55 - 4857 号 昭和 55 年 1月14日 発行公開特許公報 55 - 50 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。

Int.Cl². 機別 庁内整理番号 以o IS 3/097 6370 5F 手統 正 (自発) 昭和56年9月9

特許庁 長 官 島 田 春 樹 殿 水 件 の 麦 示

昭 和 5 3 年 特許願 第 77488 号

発明の名称 ガスレーザ発生装置

補正をする者

50550回係 特許出願人

(E) 中東京都千代旧区丸の内---丁目5番1号 R 4 - 510 - 体式全社 日 立 製 作 所 代表 8 三 田 勝 茂

代 理 人

w ※ 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社 日立製作所内 電話 東京435-4221: 大代称で
は だら1899 弁 理 士 高 橋 明 夫

補 正 の 対 象 本類明細書の頃および図面

特許庁 55.9.3 disan_a

補正の内容。

1. 本顧明細書を別紙の如く全文訂正する。 2 本顧図面の譲2図 第3回を派付図面の

2 本願図面の第2図, 第3図を忝付図面の如く 訂正する。

·以上

明 細 書

発明の名称 ガスレーザ発生装置

特許請求の配囲

1. 第1放電管と第2放電管とを絶縁管を介して 体に講成し、かつガス媒体を充填した放電管本体と、上記放電管本体の両端に設けた出力鏡かよび反射鏡と、上記絶縁管と出力鏡かよび反応鏡との間に設けた陽優と感像とから成る少なくとも2個以上の電像と、上記場極と陰極との間でグロー放電を行ないレーザ光を発生する装置にかいて、上記場像と陰極との間に第3電極を設けることを特效とするガスレーザ発生装置。

発明の詳細な説明

本発明は電感を改良したガスレーザ発生装成に 関する。

使来の高速軸流型ガスレーザ発生装置を第1, 2図に示し説明する。放電資本体1は第1および 第2放電質2A,2Bとから構成され、放電管本 体内には第1および第2陽極3A,3Bと第1お よび第2路板4A,4Bとが互にに対応して配設 される。放電管 2 A , 2 B は第 2 図に示すように 地球管 5 A , 5 B を介して分岐管 6 によつて一体 に接合されている。第 1 および第 2 放電管 2 A , 2 B の端部には出力鏡および反射鏡 7 A および 7 B が配設されており、出力鏡 7 A は後述するレ ーザ光 1 3 の一部を外部へ透過する。

配管 8 A , 8 B と配首 9 とは第1 および第2 放 ・ 配管 2 A , 2 B と分岐管 6 とに連通し、全体としてガス流路を形成する。中央の配音 9 に配設されたプロア 1 0 を N 動すれば、放電管本本 1 内に充填された C O 2 , N 2 , H c 等のガス媒体 1 1 は、矢印方向に循環して、 令却したり、 内皮用したりする。 1 2 A , 1 2 B は安定抵抗、 1 3 は直流電源で、安定抵抗 1 2 A , 1 2 B および勝極 3 A , 3 B に接続されている。

とのレーザ装置の作用について説明すると、直 流電圧13を上昇してゆくと、一方の第1 易極 3Aと第1陰極4 & との側と、少しおくれて他方 の第2陽極3 B と第2陰極4 B との(この順序は 決つていない)間でグロー放電を生ずる。グロー 放電のエネルギーにより、CO スは反転分布 状想となりレーザ光13を発生する。レーザ光 13は出力鏡および反射鏡7A,7B間で往復反 射し、その一部は一方の出力鏡7Aを透過して、 外部にとり出され、たとえば鉄板を穿孔する。グロー放電によりガス媒体の温度が上昇し、反転分 布状態が失われるのを防ぐために、プロワ10を 駆動して、ガス媒本11を矢印方向に循環させて ガス媒体を冷却している。

ところで、グロー放電を開始する時には、道流 電源13の選圧を上昇すると、1方の電極である 第1陽 3 A と第1陰 4 A との間と、他方の電 極である第2陽 4 A と第2陰 4 B との間とに ある 電圧 V s (V)が印加されるが、1方の電極と他 方の電 5 とは、部材の品質、寸法誤差等の関係から、グロー放電特性が全く同一となることは第1 の 3 A と第1陰 4 A との間で先にグロー液電 を 3 A と第1陰 4 A との間で先にグロー液電 を 3 A と第1陰 4 B との間でも の 3 B と第2陰 4 B との 間にも直流電圧が印加された状態にあるので、第 1 陰極 4 A より第 2 陰 B の方が高電位にある。 このため、第 2 陰極 4 B の電位は第 1 陰極 4 A に 移行し、第 1 陰極を破損する。したがつて、両陰 極間に絶縁音 5 A , 5 B を設けて、一方の陰極か ら他方の陰極に電位が移行するのを防止している。

しかしながら、絶縁管 5 A, 5 Bは第1 および 第 2 陰極 4 A, 4 Bの 単位に耐えるために、絶縁 管 5 A, 5 Bの長さ寸法とを長くしなければなら ず、レーザ発生装置を大形化してしまう欠点があ つた。

本発明の目的は、グロー放電開始時に陰極間に 高電圧が印加されるのを防止して、全体として小 形化されたレーザ発生装置を提供することにある。

きる。

以下、本発明の実施例を第3図に示すレーザ発生装置により説明するが、第1図と同一部品には 同一符号を記して説明を省略する。

第1 放電質 2 A K 1 方の電座である第1 陽密 3 A と 第1 套逐 4 A との間の第1 套藻側に接近して1 方の第3 電優 2 0 A を、第2 放電管 2 B K 他 方の電速である第2 陽極 3 B と第2 陰極 4 B との 間の第2 陰極側に接近して他方の第3 電極 2 0 B を、それぞれ設ける。第3 電極の設置場所としては、陰極に対しガス流の方向が下流側になるように設置した方が荷電粒子が陽極側に到達しやする。 で、設置した方が荷電粒子が陽極側に到達しやする。 両方の第3 電極 2 0 A , 2 0 B は、電流制限 の 高低抗 2 1 を介して電線 2 2 と接続し、電線 2 2 は直流電源 1 3 の (++) 側端子に接続している。

このレーザ発生装置でグロー放電を開始するには、直流電源13の電圧を上昇すると、両方の電 液に電圧が印加される。この状態で、たとえば第 1陽板3Aと第1陰極4Aとの間でグロー放電を 開始直後に、他方の電液ではいまだクロー放電を開始していないものの、第2隊(4 Bとの第3 選校 2 0 Bとの間で部分放電を生じている。したがでは、第2隊(4 Bとの間の地には、第2隊(4 Bとの間の地には、第2隊(4 Bとの時でもとのの、第2隊(4 Bとの時でもという。この結果、総裁背5 A、5 Bの総は生じにくい。この結果、総裁背5 A、5 Bの総裁は生じにくい。この結果、ができる。また、第2 の絶縁にかいて発生する皮・電光ができる。また、第2 防衛3 Bにも到達するため、第2 陽衛4 Bとの間でのクロー、第1 放電管2 A で 放電がすると、すって、第1 放電管2 B でも 皮 になる。

上述においては、第1放電管が先に放電を開始する場合について説明したが、第2放電管が先に放電を開始した場合には、部分放電により第1陰極4Aの電位が直流電源13の発生電圧より低電位となるため、第1陽極4Aと第1陰極4Bとの間の電圧が過大になるを防止できる。また、上述

2 図

では放電管が2本の場合について説明したが、4 本,6本と複数本の組合せて、中央部に高電圧が 印加される構造のレーサ発生装置に適用しても同 様の効果を達成できる。

以上の様に、本発明では陰極の近傍に第3面極 を設け、第3軍極と陰極間で部分放電を発生させ る様にしたので、放電管相互の放電特性の違いに より放電開始電圧に差が生じた時にも、陰極間に 高電圧が印加されなくなつたので、絶縁管の寸法 を短くでき、レーザ発生装置全体を小形化できる。 図面の簡単な説明

第1図は従来のガスレーザ発生装置の概略側断 面図、第2図は第1図の放電管本体の要部側断面 図、第3図は本発明の実施例として示したガスレ ーザ発生装直の要部側断面図である。

1 … 放電管本体、 2 A および 2 B … 第 1 および第 2 放電管、3 A および4 A…第1 および第2 陽極、 3 B および 4 B … 第 1 および第 2 陰極、 7 A … 出 力鏡、7 B…反射鏡、11…ガス媒体、20 A, 20B…第3電極。

